PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 04127313 A (43) Date of publication of application: 28.04.1992

(51) Int. Cl G06F 3/03 G06K 11/06

(21) Application number: 02249246

(22) Date of filing: 19.09.1990

(71) Applicant: FUJITSU LTD

(72) Inventor: SAWAKI IPPEI MIURA KAZUNORI

TODOKORO YASUYUKI NAKAJIMA HIROKI YONENO KAZUNARI

(54) OPTICAL COORDINATE INPUT DEVICE

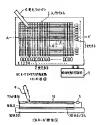
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain this device whose density and accuracy are high and whose cost is low by irradiating an input panel provided with an X-Y matrix optical waveguide incorporating a fluorescent substance with light by a luminous light pen into which a light emitting element of, for instance, an LED, etc., is integrated.

CONSTITUTION: By irradiating an input panel 1 proorided with an X-Y matrix optical waveguide 10 incorporating a fluorescent substance with light by a luminous
light pen 4 into which a light emitting element of, for
instance, an LED, etc., is integrated, light corresponding to a fluorescent spectrum is emitted in an optical
waveguide of lis part, and a part thereof becomes a
waveguide mode and propagates in the optical waveguide. Accordingly, when its light is received by light receiving elements 2, 3 provided on the respective light
emitting ends of the X-Y matrix optical waveguide 10,

a position coordinate irradiated with light by the luminous light pen 4 can be detected and inputted. In such a manner, the performance of the optical coordinate input device can be improved and its cost can be reduced.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio



(9) 日本国特許庁(JP)

00 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平4-127313

@Int. Cl. 5 G 06 F 3/03 識別記号

庁内整理番号

④公開 平成4年(1992)4月28日

G 06 K 11/06

330 E 8323-5B

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全7頁)

50発明の名称 光学式座標入力装置

> 20特 類 平2-249246

22出 願 平2(1990)9月19日

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 @発明 老 佐 服器 亚

@発 明 老 浦 和則 神奈川県川崎市中原区ト小田中1015番地 富士通株式会社 内

外-威 表 之 70発明

70発明 者 酸 幾 中 島

の出 顋 人 富十诵株式会社 70代 理 人 弁理十 井桁 貞一

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富十浦株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

明細書

1. 発明の名称

最終頁に続く

光学式座標入力装置

2. 特許請求の範囲

(1) 蛍光物質を含むX-Y マトリクス光導波路(10) を設けた入力パネル(1)と、

前記X-Y マトリクス光導波路(10)のそれぞれの 光出射端に配設された受光素子(2,3)列と、

前記X-Y マトリクス光導波路(10)の任意の交点 を励起する発光ライトペン(4) と、

駆動制御回路部(5) とを少なくとも備えること を特徴とした光学式座標入力装置。

(2)前記X-Y マトリクス光導波路(10)が同一平面 内で亦型する2次元格子パターンで構成されるこ とを特徴とした請求項(1)記載の光学式座標入力装

(3)前記X-Y マトリクス光蓮波路(10)が互いに交 叉する X列光導波路(11)層と Y列光導波路(12)層 の2 履から構成されることを特徴とした請求項(1)

記載の光学式座標入力装置。

(4) 前記X-Y マトリクス光導波路(10) の光出射端 がピッチ変換光導波路(100) により構成されてい ることを特徴とした請求項(1)~(3)記載の光学式座 標入力装置。

(5)前記発光ライトペン(4) が貫液(41)と駆動割 御回路部(42)と発光素子(43)と集光レンズ(44)と 入力座標確定用スイッチ(45)とを少なくとも備え ることを特徴とした請求項(1)~(4)記載の光学式座 様入力装置。

3. 発明の詳細な説明

〔概要〕

光学式座標入力装置に関し、

高分解能で位置精度が高く、かつ、簡易な構成 で低価格な光学式座標入力装置を実現することを 目的とし、

蛍光物質を含むX-Y マトリクス光導波路を設け た入力パネルと、前記X-Y マトリクス光導波路の それぞれの光出射端に配設された受光素子列と、

前記X-Y マトリクス光漂波路の任意の交点を励起 する発光ライトペンと、駆動制御回路部とを少な くとも備えるように光学式座標入力装置を構成す る。

[産業上の利用分野]

〔従来の技術〕

光学式座標入力装置は表示パネルとの一体化も 可能であり、指タッチあるいは手書き感覚の入力 方式として種々のものが提案され一部には実用化

が構成されている。なお、50は駆動制御回路部、 201は表示パネル200を保持する筐体である。

[発明が解決しようとする課題]

しかし、上記従来の光学式座標入力装置では、 空間に放射された光が遮られることにより位置の されている。

第5図は従来の光学式座標入力装置の例を示す 図で、同図(イ)は平面図、同図(ロ)はA-A'断面図である。

図中、200は表示パネルで、たとえば、プラズ マディスプレイパネルや液晶表示パネル、中央部 がその表示面で通常はパネルよりもやゝ小さいエ リヤを占めている。22,33は発光素子で、たとえ ば、赤外光を発光するLEDである。21,31は受光 素子で、たとえば、ホトトランジスタである。こ の例ではX'方向に33個の発光素子を表示面の一 方の辺に沿って一列に配列し、それに対向する表 示面の辺に沿って、それぞれ対応する番号の発光 業子の光を受けるように33個の受光素子を配列 してある。同様にY'方向に21個の発光素子を表 示面の他の一辺に沿って一列に配列し、それに対 向する表示面の辺に沿って、それぞれ対応する番 号の発光素子の光を受けるように21個の受光素 子を配列してある。したがって、33×21のX ーYマトリクス交点を有する光学式座標入力装置

検出を行うため、位置分解能が限定され、また、 受光素子と同数の発光素子を精度よく光軸を合わ せて位置決め配置する必要があり高価格になるな ど幾つかの問題が生じており、その解決が強く求 められていた。

(課題を解決するための手段)

上記の課題は、蛍光物質を含むX-Y マトリクス 光導波路10を設けた人力パネル1と、前記X-Y マ トリクス光導波路10の任初で3 の列と、助記な マト けった受光素子2 および意の交点を5 発記を2 た イトベン4 と、騒動制御器5 ととかなることが 値だた光学式座標人力装置にメ-Y マトリクス光導な路10の任態は、 できる。 具体的には、アマトリクスグターン で構成されるか、あるいは、互いに交叉する X が で構成されるか。あるいは、互いに交叉する X が で構成されるようにで発展10が同一でで現成とれるが、また、前記X-Y で用の2 層 Y がら 大導成されるようにより、新聞12の層 の2 層 Y が よりに対していましていましています。 対 が ら は、大学大導波路11の層とすればよい。また、前記X-Y が ら は、大学大導波路10の光端波い。また、前記X-Y が よりタス光導波路10の光射端をピッチ変換光導 放路100により構成することによって一層効果的 に解決することができる。さらに、前記発光ライ トベン4 は電池41と駆動削欄舗62と発光業子 32と集光レンズ44と入力座欄舗定用スイッチ45と を少なくとも備えるように構成すればよい。

(作用)

本発明の光学式座標人力装置では、蛍光物質を 合むX-Y マトリクス光導波路10を設けた入力パネ ル1 に、たとえばLED など免発無子を起と、その 6分の光導波路で蛍光スペクトルに対応した光を 発光し、その一部が導波モードとなって光薄波路 中を伝播していく。したがって、X-Y マトリクス 光薄波路10のそれぞれの光出射端に配設された受 光素子2 および3 ウ光が照射された位置座標の検出 および入力が可能となる。

分解能および位置精度は光毒波路パターンの密 度と精度により定まり、ホトリソグラフィ技術を 通用すれば容易に高密度、高精度の光導後器バターンが可能である。さらに、X-Y マトリクス光導 被路10の光出射端をビッチ変換光導波路100で構 成することによって、CCD その他高分解能で相対 的に安価な受光素子アレイが使用でき装置全体の 低価格化が実現できるのである。

(実施例)

第1図は本発明の第1実施例を示す図で、同図 (イ)は平面図、同図(ロ)はAーA、断面図で ある。

図中、200は表示パネル、たとえば、プラズマディスプレイパネルで、その表示面は通常はパネルよりもや、小さいエリヤを占めており、201 はその筐体である。

1 は人力パネルで、たとえば透明なガラス板からなる基板15の上に蛍光物質を含むメー೪マトリクス光導波路10を形成してある。なお、14はメータでトリクス光濃波路10を円倒のクラッド層である。
***ソマトリクス光濃波路10を具体的に形成する

には、たとえば、本発明者らが既に提塞している プラスチック光導波路形成技術 (特顯平2-89 597) 本応用して行えばよい。

すなわち、基板15として厚さ3mmの平板なガ ラス基板を用い、その上にセルソルプアセテート に溶解した母材の耐熱性のアクリル系ポリマ(た とえば、日本合成ゴム株式会社製のオプトマー) を適当な粘度に調節したのち厚さ3 μmになるよ うにスピンコートし、150°C,30分間プリベーク(加熱・乾燥・硬化) してクラッド層15(屋折率n =1.49)を形成する。次に、上記クラッド層15の 上に、同じくセルソルプアセテートに溶解した耐 熱性アクリル系ポリマからなる母材にビニルカル バゾールモノマ(C,zH,N-CH:CHz)を15重量Xと徴 光物質、たとえば、蛍光色素としてよく知られた ペリレン系色素を0.1 重量% を混合し、厚さ7 μ mになるようにスピンコートしたのち、60°C,30 分間プリベーク(加熱・乾燥) して光道波路材料 膜を形成する。

次いで、上記のごとく形成した光導波路材料膜

のX-Y マトリクス光導波路10のコア部形成領域に 紫外線を照射する。たとえば、光導波路(コア 部)形成領域(たとえば、コアの市100 μm,光 導波路ビッチ125 um)をあけた霧光用のマスク を載置して所定量の波長365 nmの染外線を所定 時間照射し、光導波路(コア部)形成領域中のビ ニルカルバゾールモノマを重合させてポリビニル カルバゾール(PVCz)(屋折率n=1.52)にする。 そのあとで、上記処理基板をモノマ除去液。たと えば、容器に進たした室温のイソプロピルアルコ ールの中に数分程度浸漬して前記光導波路材料膜 中の未反応のビニルカルバゾールモノマを溶解除 去したのち、150 °C,30 分間程度ポストベークし てアクリルを硬化させれば、所望の同一平面内で 交叉する碁盤目状の2次元格子パターン(露光部 分のコア部と非露光部分のクラッド部からなる) で構成されたX-Yマトリクス光導波路10が形成さ れる。なお、必要によりその上にクラッド層14と 同様なクラッド層を形成してもよいことは言うま でもない.

いま、たとえば、(X、Y)底標において(4. 2)位置に発光ライトペン4で所定の蛍光物質の 吸収スペクトルに対応する光を照射。すなわち、 大学的に入力すると、そこで光薄破解改混合され ている蛍光物質。たとえば、ペリレン系色素が励 起されてその部分で特有の彼長の光。すなわち、 蛍光スペクトルに対応した光を発光し、その一部 が建速モードとなって光薄破路中を伝揮して行き、 各光薄破路のそれぞれの光出射線に促設された受 そ光薄波路ので光度 発光ライトペン4により光が照射された位置座標 の輸出および入力が可能となる。

本発明では励起されて光源波路中を伝播する光 が特有の蛍光スペクトルの光であり、その光に高 い感度を持つ受光素子 2.3を用いることにより、 高感度で、かつ、高 5/k で位置を極の検出を行う ことが可能になるのである。

なお、表示パネル200の表示面には入力のため の項目表示がしてあってもよいし、入力座標に応 じて所要の表示画像を得るようにしてあってもよ く、必要により各種の応用のものが提供できる。

第2 図は本発明の第2 実施例を示す図である。 本実施例で前記第10 実施例と戻なる点は、X-Y 中リリクス光導被路110が互いに交叉する X分列 被路110層と Y列光導被路120層の2 層から構成 されている点で、その具体的な形成方法はよい。上 起第10 実施例の場合には、互いに交わるX-Yマ トリクス光導被路がそれらの交点で光の損失を生 とる傾向があるが、本実施例ではX列とY列とV

全く独立しているので、直接光導波路が交叉する 部分がなく光の損失を極めて小さく抑えることが できる利点がある。

第3図は本発明の第3実施例を示す図である。 図中、100 はピッチ変換光導波路、20はアレイ状 受光素子である。

なお、前記の諸図面で説明したものと同等の部分については同一符号を付し、かつ、同等部分についての説明は省略する。

本実施例の人力部の光導波路10の密度も前起実 施例の場合と同様に、たとえば、3 本/mmをとし た場合と、必要とする号光まデをアレイ状ぎでの実 ま一不経済であり装置が高低になってしまう。 で、たとえば、容易に高し手ではなCD やイインスSiを用いた光伝導型光検は 素8 本/mmある できるうなビッチ。たとえば、8 本/mmある いは15本/mmに光出射端を縮除100を設かにたた にしたごとくビッチを表えるが、7 本 である。例では7 本づ、冬まとめてあるが、7 本 に限るものではなく必要に応じて適宜の数を選べばよい。また、その形成方法としては、たたえば、 上記したプラスチック光導波路の形成方法を適用 して入力部の光導波路10と同時形成すればよい、 アレイ状受光素子20としては、既に置度されているもの。たとえば、CCD センサアレイやイイメージセンサ用の受光素子アレイを利用できるので、 組み立てか容易で、かつ、装置全体の低価格化が 宝野で含る。

第4回は本発明の第4実施例を示す図である。 図中、41は電池、たとえば、蓄電池、42は駆動制 額回路部、43は発光素子。たとえば、LED、4数制 業光レンズ、45は入力座標確定用スイッチ、300 はベンスタンド、301 は電源コードである。

なお、前紀の諸図面で説明したものと同等の部分については同一符号を付し、かつ、同等部分に ついての説明は省略する。

電池41で駆動制御回路部42を動作させ、発光素 子43を0Nさせて入力パネル1 の所定の位置を選択 し、入力確定用スイッチ43を動作させて励起光を 変調し位置確定情報を送出することによって、マ ウス入力におけるクリックと同様の感覚で絶対座 歴の入力が可能なように構成することができる。

また、入力確定以外でも別の周波数で励起光に 変調をかけておくことにより、室内光などによる バックグラウンドノイズを抑止するように構成し てもよい。

なお、発光ライトペン4 は非使用時には、たと えば、ペンスタンド300 に保管しておき、図示し てない端子から電池41に充電されるように構成す れば、常に使用可能な状態に保持することができ る。

以上の実施例は例を示したものであり、本発乳の 更勝行に終うものであれば、使用する表示パネル の種類は勿論のこと、人力パネルや受光素子、び 光ライトペンなどの各部に使用する材料などを 部の形状あるを選択して用いることができること は言うまでもない。

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明によれば蛍光物質 を含むX-Y マトリクス光導波路10を設けた入力バ ネル1に、たとえばLED などの発光素子を組み込 んだ発光ライトペン4により光を照射すると、そ の部分の光導波路で蛍光スペクトルに対応した光 を発光し、その一部が導波モードとなって光導波 路中を伝播していく。したがって、X-Y マトリク ス光導波路10のそれぞれの光出射端に配設された 母光素子2 および3 でその光を受光すれば、発光 ライトペン4により光が昭射された位置座標の検 出および入力が可能となる。そして、分解能およ び位置精度は光導波路パターンの密度と精度によ り定まり、ホトリソグラフィ技術を適用すれば容 易に高密度、高精度の光導波路パターンが可能で あり、さらに、X-Y マトリクス光導波路10の光出 射端をピッチ変換光導波路100で構成することに よって、CCDその他高分解能で相対的に安価な母 光素子アレイが使用でき、したがって、光学式座 權入力装置の性能向上と価格の低下に寄与すると

ころが極めて大きい。

4、 図面の簡単な説明

- 第1図は本発明の第1実施例を示す図、
- 第2図は本発明の第2実施例を示す図、
- 第3図は本発明の第3実施例を示す図、
- 第4回は本発明の第4実施例を示す図、
- 第5図は従来の光学式座標入力装置の例を示す 図である。

図において、

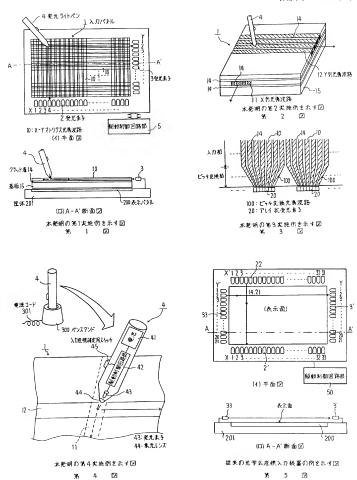
- 1 は入力パネル、
- 2. 3は受光素子、
- 4 は発光ライトペン、
- 5. 42は駆動制御回路部、
- 0 , 4 E 6 4E M 01 M 12 M 15 T
- 10はX-Yマトリクス光導波路、
- 11はX列光導波路、 12はY列光導波路、
- 14はクラッド層、
- 15は基板、
- 20はアレイ状受光素子、

4 1 は電池、

- 43は発光素子、
- 44は集光レンズ、
- 45は入力確定用スイッチ.
- 100はピッチ変換光導波路、
- 200は表示パネル、
- 300はペンスタンドである。



代理人 弁理十 井桁 貞一



第1頁の続き

②発 明 者 米 納 和 成 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内